

各 位

Global X Japan 株式会社

上場投資信託（ETF）の対象指数構築方法変更に関するお知らせ

当社が設定・運用を行っております上場投資信託『グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF (2644)』の対象指数である『FactSet Japan Semiconductor Index (以下「当指数」)』の指数構築方法の変更に関してご報告申し上げます。2024年12月6日、当指数を算出しておりますFactSet Research Systems Inc. は、当指数が対象とする産業の現状をより適切に反映させるため、以下の通り指数の構築方法の変更を行うことを決定いたしました。

● FactSet Japan Semiconductor Index の主な変更事項

	変更内容
対象セクターの見直し	半導体製造および半導体製造装置の対象セクターとして新たに8つのセクター（RBICS L6）を追加するとともに、半導体素材関連セクターとして分類していた「Wafer Blank Makers and Equipment Manufacturing」を半導体製造および半導体製造装置の対象セクターに変更。
銘柄数に関する要件の変更	銘柄数の上限（40銘柄）を撤廃
変更適用日	2024年12月6日（次回銘柄入替時（2025年1月末）より有効）

詳細につきましては、下記をご参照ください。

https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Index%20Files/FactSet%20Japan%20Semiconductor%20Index%20Methodology_v1.4.pdf

以上

<お問い合わせ先>

Global X Japan 株式会社 GXJ_cs@globalxetfs.co.jp